BEST AVAILABLE COPY

11.11.2004

REC'D 04 JAN 2005

WIPO

POT

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年10月16日

出 願 番 号
Application Number:

特願2003-356513

[ST. 10/C]:

[JP2003-356513]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社カワサキプレシジョンマシナリ

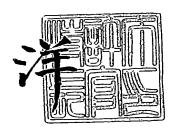
三菱電線工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年12月16日





【書類名】特許願【整理番号】030346

【提出日】平成15年10月16日【あて先】特許庁長官 殿【国際特許分類】F16J 15/00

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市西区櫨谷町松本234番地 株式会社カワサキプレ

シジョンマシナリ内

【氏名】 野道 薫

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市西区櫨谷町松本234番地 株式会社カワサキプレ

シジョンマシナリ内

【氏名】 石井 清治

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市西区櫨谷町松本234番地 株式会社カワサキプレ

シジョンマシナリ内

【氏名】 二宮 誠

【発明者】

【住所又は居所】 和歌山県有田市箕島663番地 三菱電線工業株式会社 箕島製

作所内

【氏名】 加納 康司

【発明者】

【住所又は居所】 和歌山県有田市箕島663番地 三菱電線工業株式会社 箕島製

作所内

【氏名】 青柴 浩史

【発明者】

《記》(【住所又は居所】 和歌山県有田市箕島663番地 三菱電線工業株式会社 箕島製

作所内

【氏名】 川東 正記

【発明者】

【住所又は居所】 和歌山県有田市箕島663番地 三菱電線工業株式会社 箕島製

作所内

【氏名】 上月 健雄

【特許出願人】

【識別番号】 592216188

【氏名又は名称】 株式会社カワサキプレシジョンマシナリ

【特許出願人】

【識別番号】 000003263

【氏名又は名称】 三菱電線工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075557

【弁理士】

【フリガナ】 サイキョウ 【氏名又は名称】 西教 圭一郎 【電話番号】 06-6268-1171

【選任した代理人】

【識別番号】 100072235

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉山 毅至

【選任した代理人】

【識別番号】 100101638

【弁理士】

【氏名又は名称】 廣瀬 峰太郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009106 【納付金額】 21,000円

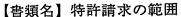
【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1



【請求項1】

2つのシール面間に設けられるゴム製の主シール手段と、

前記2つのシール面間に、主シール手段よりも高圧側に設けられ、凹溝が形成される樹脂製の副シール手段と、

主シール手段および副シール手段間で前記2つのシール面間の空隙に連なる変動緩和空間が形成される圧力変動緩和手段とを含むことを特徴とするガス用シール構造。

【請求項2】

副シール手段は、凹溝を高圧側に向けて配置されることを特徴とする請求項1記載のガス用シール構造。

【請求項3】

副シール手段は、凹溝を低圧側に向けて配置されることを特徴とする請求項1記載のガス用シール構造。

【書類名】明細書

【発明の名称】ガス用シール構造

【技術分野】

[0001]

本発明は、ガス、特に水素ガスおよびヘリウムガスなどの透過性の高い高圧力のガスの 漏れを防止するためのシール構造に関する。

【背景技術】

[0002]

圧力変動が少ない、言い換えるとほぼ一定の圧力に保持される高圧力ガスの漏れを防止 するため、高いシール性を発揮することができる、ゴム製の〇リングが用いられる。この Oリングとしては、非特許文献1であるJIS B 2401に規定されるOリングを用 いることができる。

[0003]

また高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で頻繁に圧力変動が生じるガスの漏れを 防止するために、樹脂製のシール部材が用いられている。

[0004]

【非特許文献1】 JIS B 2401

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

Oリングは、圧力変動が少ない場合、優れたシール性を発揮する利点を有するが、前述 のような圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために用いるとブリスタ現象が発生して しまうので、圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために用いることができない。ブリ スタは、ゴム製部材が高圧力のガスに曝されると、その高圧力のガスがゴム製部材内部に 浸透して保持され、この状態から周囲のガスの圧力が急激に低下したときに、ゴム製部材 内部に保持されている高圧力のガスが急激に膨張しながら外部に出ようとして、微小気泡 がゴム製部材内部に現れる現象である。このようなブリスタ現象は、Oリングにおいても 同様に発生する現象であり、このブリスタ現象が発生すると、〇リングはシール性が喪失 されてしまう。

[0006]

また〇リングは、水素ガスおよびヘリウムガスのように分子量が小さい透過性の高いガ スに対しては、そのガスの圧力が高くなると、透過量が大きくなってしまう。したがって 透過性の高いガスに対して、単体では、シール性を確保することができない。

[0007]

樹脂製のシール部材は、ブリスタの発生することがなく、かつガスの透過が小さいので 、前述のような圧力変動が生じるガスの漏れを防止するために用いられているが、ゴム製 の〇リングに比べて柔軟性が劣り、ゴム製の〇リングのような高いシール性を達成するこ とができない。また急激な圧力変動に対して追従することができず、この点からも高いシ ール性を達成することができない。特に、ガスが高圧力の状態から降圧するときに、ガス が漏れやすくなってしまう。

[0008]

このように圧力変動が大きく、かつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に実 施でき、かつ構造が簡単なシール構造は、知られていない。

[0009]

本発明の目的は、圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適 に実施でき、かつ構造が簡単なシール構造を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明は、2つのシール面間に設けられるゴム製の主シール手段と、

前記2つのシール面間に、主シール手段よりも高圧側に設けられ、凹溝が形成される樹

脂製の副シール手段と、

主シール手段および副シール手段間で前記2つのシール面間の空隙に連なる変動緩和空 間が形成される圧力変動緩和手段とを含むことを特徴とするガス用シール構造である。

[0011]

本発明に従えば、ゴム製の主シール手段よりも高圧側には、樹脂製の副シール手段が設 けられる。副シール手段は、高圧側のガスの圧力が変動したとき、この圧力変動に伴なっ て、主シール手段の周囲のガスの圧力が急激に変化することを防止することができる。さ らに主シール手段と副シール手段との間に圧力変動緩和手段が設けられ、副シール手段を 通過してガスが漏れたり、高圧側のガスの圧力変動に対する副シール手段の応答が遅れて も、高圧側のガスの圧力変動がそのまま主シール手段に伝わることを防止し、変動緩和空 間によって緩和した状態で主シール手段に伝わるようにすることができ、主シール手段の 周囲のガスの圧力が急激に変化することを確実に防止することができる。このように高い シール性を有するゴム製の主シール手段を用いて、高いシール性を確保したうえで、高圧 側のガスの圧力が高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で変動しても、その圧力変動 の影響を受けて主シール手段がブリスタ現象を生じてしまうことが防がれる。

[0012]

また本発明は、副シール手段は、凹溝を高圧側に向けて配置されることを特徴とする。 本発明に従えば、副シール手段が、凹溝を高圧側に向けて配置されるので、この副シー ル手段によって2つのシール面の空隙をシールすることができる。このように副シール手 段によってシールすることができるので、主シール手段の周囲のガスの圧力を低圧力に抑 えることができる。仮に、樹脂製であるがゆえに副シール手段によって完全にシールする ことができず、わずかにガスが漏れたとしても、圧力変動緩和手段があるので、主シール 手段の周囲のガスの圧力を低圧力に抑えることができる。このようにして主シール手段の 周囲の圧力は、高圧側のガスの圧力の変動に関わらず、急激に変動しないように低圧力に 抑えられている。これによって高圧側のガスの圧力が変動しても、主シール手段にブリス タ現象が発生することを防止することができる。

[0013]

また本発明は、副シール手段は、凹溝を低圧側に向けて配置されることを特徴とする。 本発明に従えば、副シール手段が、凹溝を低圧側に向けて配置されるので、高圧側のガ スの圧力が、高圧力から低圧力に変動したとき、副シール手段によって2つのシール面の 空隙をシールすることができる。これによって主シール手段の周囲のガスの圧力が、高圧 力から低圧力に急激に低下することを防止し、圧力変動緩和手段の作用によって、主シー ル手段の周囲のガスの圧力を除々に低下させることができる。このようにして主シール手 段の周囲の圧力が、急激に変化することが防がれる。これによって高圧側のガスの圧力が 変動しても、主シール手段にプリスタ現象が発生することを防止することができる。

【発明の効果】

[0014]

本発明によれば、高圧側のガスが、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変 動しても、主シール手段のプリスタ現象の発生を防止することができる。これによって高 いシール性を維持することができる。したがって圧力変動が大きくかつ高圧力となるガス の漏れを防止するために好適に用いることができる。しかもこのシール構造は、主シール 手段と、副シール手段と、圧力変動緩和手段とを設けるだけの簡単な構成で実現すること ができる。

[0015]

また本発明によれば、主シール手段の周囲のガスの圧力が低圧力に抑えられているので 、高圧側のガスが、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変動しても、主シー ル手段のブリスタ現象の発生を防止することができる。したがって高いシール性を維持す ることができる。しかも主シール手段の周囲のガスの圧力が低圧力に抑えられることによ って、ガスが主シール手段を透過することを防止することができ、さらに高いシール性を 確実に確保することができる。

[0016]

また本発明によれば、主シール手段の周囲のガスの圧力が、高圧力から低圧力に急激に 低下することが防がれるので、高圧側のガスが、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動幅 で圧力変動しても、主シール手段のブリスタ現象の発生を防止することができる。したが って高いシール性を維持することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

図1は、本発明の実施の第1の形態のガス用シール構造1を、高圧側の空間5が高圧力 である状態で示す断面図である。図2は、高圧ガス用シール構造1を、高圧側の空間5が 低圧力である状態で示す断面図である。図3は、ガス用シール構造(以下、単に「シール 構造」という場合がある) 1 が設けられる弁装置 2 0 を示す断面図である。シール構造 1 は、対向する2つのシール面2、3を密封、すなわちシールして、2つのシール面2、3 の間の空隙4を介して、高圧側の空間5から低圧側の空間6にガスが漏れることを防止す るための構造である。シール面 2 、 3 は、対向して設けられる 2 つの部材 7 、 8 の表面で ある。したがって対向する2つの部材7,8間に空隙4が形成される。高圧側は、シール 構造1を基準にして、圧力が高い側であり、低圧側は、シール構造1を基準にして、圧力 が低い側である。

[0018]

本実施の形態では、一方の部材7は、大略的に円筒状の内表面部を有する部材であり、 他方の部材8は、大略的に円筒状の外表面部を有する部材である。したがって各シール2 , 3は、各部材7, 8の内周面および外周面であり、大略的に円筒状である。

[0019]

またシール構造1は、高圧側の空間5のガスの圧力PHに、高圧力と低圧力とにわたる 大きな変動範囲で、急激な圧力低下を含む圧力変動が生じる構成の装置などに好適に用い られる。またシール構造1は、高圧側の空間5に、たとえば水素ガスおよびヘリウムガス などの分子量が小さく、ゴム製の部材に対する透過性が高いガスが導かれる構成の装置な どに好適に用いられる。このようにシール構造1は、前述のような圧力変動を生じかつ透 過性の高いガスの漏れを防止するために、特に好適に用いられる。

[0020]

従来の技術に関連して述べたブリスタ現象は、ゴム製部材の周囲の圧力が、ブリスタ発 生限界圧力Pbcを超える圧力から、ブリスタ発生限界圧力Pbc以下の圧力、たとえば 大気圧付近の圧力に急激に低下したときに発生する現象であり、プリスタ発生限界圧力P b c 以下の圧力から低下したときには、急激に低下してもブリスタ現象は生じない。本発 明において、高圧力は、ブリスタ発生限界圧力を超える圧力を意味し、低圧力は、ブリス タ発生限界圧力以下の圧力を意味し、たとえば大気圧およびその付近の圧力である。

[0021]

またプリスタ現象は、周囲のガスの圧力が高圧力から低圧力に低下しても、低下速度が 小さいときには発生しない。本発明において、圧力の急激な低下とは、ブリスタ現象が発 生する低下速度以上の速度での圧力低下を意味する。またブリスタ現象は、周囲のガスの 圧力が高圧力から低圧力に低下しても、その変動した変動圧力差が小さいときには発生し ない。本発明において、大きな変動範囲とは、その変動範囲の最大圧力と最低圧力との差 がプリスタ現象を生じる変動圧力差以上である変動範囲を意味する。プリスタ発生限界圧 カPbcは、そのゴム製部材の構成によって決定する圧力である。

[0022]

シール構造1は、主シール手段である主シール部材10と、副シール手段である副シー ル部材11と、圧力変動緩和手段12とを含んで構成される。主シール部材10は、天然 ゴムおよび合成ゴムなどのゴム製のシール手段であり、対向する2つのシール面2,3間 に設けられる。副シール部材11は、たとえばポリテトラフルオロエチレン(PTFE) であるフッ素系樹脂およびポリアミド系樹脂(ナイロン)などの合成樹脂を含む樹脂製の シール手段であり、前記各シール面2,3間に、主シール部材10よりも高圧側、したが って高圧側の空間5寄りに設けられる。圧力変動緩和手段12は、主シール部材10およ び副シール部材11間で、前記各シール面2,3間の空隙4に連なる変動緩和空間13が 形成される。

[0023]

主シール部材10は、環状のシール部材であり、たとえば〇リングによって実現される 。この〇リングとしては、たとえばJIS B 2401に規定される〇リング、また一 般に市販される〇リングを用いることができる。各部材7,8の表面部の少なくともいず れか一方に凹所を形成するなどして、空隙4に連なる主保持空間19が形成され、主シー ル部材10は、この主保持空間19に嵌まり込んだ状態で、各部材7,8に弾発的に当接 するように設けられる。本実施の形態では、他方の部材 8 に凹所が形成されて主保持空間 19が形成されている。

[0024]

副シール部材11は、環状のシール部材であり、周方向に延びる突条状の2つのシール リップ14、15を有し、各シールリップ14、15間に挟まれ、周方向に延びる凹溝1 6が形成され、各シールリップ14, 15が相対的に近接および離反するように変形可能 である。本実施の形態では、副シール部材11は、周方向に垂直な断面の形状がU字状に なるように形成される。

[0025]

各部材 7, 8の表面部の少なくともいずれか一方に凹所を形成するなどして、空隙 4 に 連なる副保持空間17が形成され、副シール部材11は、この副保持空間17に嵌まり込 んだ状態で、一方のシールリップ14が一方の部材7に当接し、他方のシールリップ15 が他方の部材8に当接するように設けられる。この状態で、副シール部材11は、凹溝1 6を高圧側に向けて、したがって凹溝16が高圧側の空間5寄りとなるように配置される 。本実施の形態では、各部材7,8に凹所が形成されて副保持空間17が形成されている

[0026]

圧力変動緩和手段12の変動緩和空間13は、各部材7,8の表面部の少なくともいず れか一方に形成される凹所によって構成される。したがって圧力変動緩和手段12は、変 動緩和空間13となる凹所に臨む各部材7,8の一部分によって構成される。この圧力変 動緩和手段12は、変動緩和空間13の容積が、空隙4の容積、さらに具体的には、各シ ール部材10,11間における空隙4の容積よりも大きくなるように形成される。

[0027]

このようなシール構造1は、弁装置20に設けられる。理解を容易にするために、シー ル構造1における構成部分に対応する弁装置20の構成部分には、同一の符号を付す。弁 装置20は、ガスが流下する流路に介在される手動操作形の開閉弁であり、ハウジング7 と、弁体21と、操作部材8と、蓋体22とを含んで構成される。シール構造1における 一方の部材であるハウジング7には、弁通路24が形成され、弁通路24の中途部に、シ ール構造1における高圧側の空間である弁室空間5が形成され、弁室空間5に連なりかつ 外部に開放する操作部材室25が形成されている。

[0028]

弁体21は、弁室空間5に嵌まり込んだ状態でハウジング7に螺着され、予め定める基 準軸線Lまわりに回転するこによって、基準軸線Lに沿う方向(以下「軸線方向」という)に変位して弁通路24を開閉する。操作部材8は、弁体21と同軸に操作部材室25に 嵌まり込み、ハウジング7に螺着される蓋体22によって抜止めされている。操作部材8 は、軸線方向の変位が阻止され、基準軸線Lまわりに回転可能である。本発明において、 回転は、360度未満の角変位を含む。

[0029]

弁体21と操作部材8とは、たとえば、弁体21に形成される内周面形状が多角筒状の 連結凹所27に、操作部材8に形成される外周面形状が多角筒状の連結突起28を嵌まり 込ませる連結構造によって、軸線方向の相対的な変位が許容され、基準軸線Lまわりの相 対的な回転が阻止された状態で、相互に連結されている。操作部材8には、掛合部30が 形成されており、利用者が、蓋体22に形成される挿通孔31を介して工具を掛合し、操 作部材8を回転操作することによって、弁体21を回転させて軸線方向へ変位させ、弁通 路24を開閉することができる。

[0030]

この弁装置2は、弁室空間5に、高圧力と低圧力とにわたる大きな変動範囲で圧力変動 するガスが導かれ、かつ弁室空間 5 の急激な圧力低下を含む圧力変動が発生する可能性が ある用途に用いられる。このような用途の弁装置2に、ハウジング7と操作部材8との間 に形成される空隙4に関して、シール構造1が設けられ、弁室空間5から低圧側の空間で ある弁装置2の外部空間6に、ガスが漏れることを防止するために用いられる。外部空間 6 は、大気に開放されており、低圧力である。

[0031]

本実施の形態によれば、ゴム製の主シール部材10が設けられるので、弁室空間5のガ スの圧力PHが高圧力である状態(以下「高圧状態」という場合がある)、および弁室空 間5のガスの圧力PHが低圧力である状態(以下「低圧状態」という場合がある)のいず れの状態にあっても、主シール部材10によって空隙4を気密に塞ぐことができる。これ によって高いシール性を確保して、弁室空間5から外部空間6に、ガスが漏れること防止 することができる。

[0032]

この主シール部材10よりも高圧側には、樹脂製の副シール部材11が設けられる。副 シール部材11は、凹溝16を高圧側に向けて配置される。副シール部材11は、副シー ル部材11に関して、凹溝16の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力以下の状態、し たがって高圧側のガスの圧力が低圧側の圧力以下の状態では、空隙4を塞ぐことができな いので、低圧状態では、空隙4を塞ぐことができない。しかし副シール部材11は、副シ ール部材11に関して、凹溝16の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力を超える状態 、したがって高圧側のガスの圧力が低圧側の圧力を超える状態では、ガスの圧力によって 、各シールリップ14,15が離反するように押圧され、各シールリップ14,15が、 各シール面 2, 3 にそれぞれ当接し、空隙 4 を塞ぐことができるので、高圧状態では、空 隙4を塞ぐことができる。

[0033]

主シール部材10には、外部空間6の圧力が導かれるとともに、圧力変動緩和手段12 の変動緩和空間3の圧力が導かれる。したがってこれらの圧力が、主シール部材10の周 囲のガスの圧力となる。これらの圧力が、ゴム製部材である主シール部材10のブリスタ 発生限界圧力 P b c を超えないようにするか、または急激に低下しないようにすることが できれば、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防ぐことができる。外部空間6のガ スの圧力は、大気圧Patmであり、低圧力でありかつほぼ一定の圧力である。したがっ て変動緩和空間13の圧力が、プリスタ発生限界圧力Pbcを超えないようにするか、ま たは急激に低下しないようにすることができれば、主シール部材10のブリスタ現象の発 生を防ぐことができる。

[0034]

本実施の形態では、弁室空間 5 のガスの圧力 P H が、プリスタ発生限界圧力 P b c を超 える圧力となる高圧状態では、副シール部材11によって空隙4が塞がれて、変動緩和空 間3の圧力が高圧力になることが防止される。弁室空間5のガスの圧力PHが、ブリスタ 発生限界圧力Pbc以下の圧力となる低圧状態では、副シール部材11によって空隙4が 塞がれてはいないが、弁室空間 5 のガスの圧力 P Hが、ブリスタ発生限界圧力 P b c 以下 の圧力であり、変動緩和空間3の圧力が高圧力になることはない。このようにして、変動 緩和空間3の圧力が、プリスタ発生限界圧力Pbcを超える圧力になることが防がれ、主 シール部材10に、プリスタ現象が発生することを防止することができる。また変動緩和 空間13のガスの圧力が低く抑えれているので、ガスが透過性の高いガスであっても、主 シール部材10を透過しにくくすることができる。したがってさらに高いシール性を確保 することができる。

[0035]

圧力変動緩和手段12は、副シール部材11による主シール部材10のブリスタ現象発 生防止を、確実に達成するために設けられる。副シール部材11は、樹脂製であり、ゴム 製のシール部材に比べて柔軟性が低いので、シール性が低く、ガスのわずかな漏れを生じ てしまう場合がる。このようなガスの漏れが生じたとしても、主シール部材10と副シー ル部材11との間に圧力変動緩和手段12が設けられているので、漏れたガスを圧力変動 緩和手段12の変動緩和空間13に導き、ガスの漏れによる主シール部材10の周囲のガ スの圧力の上昇を抑制することができる。このように高圧力がそのまま主シール部材10 に与えられることを防止し、圧力を低下させた状態で主シール部材10に与えられるよう にすることができる。このように、圧力変動緩和手段12を設けることによって、主シー ル部材10のブリスタ現象の発生を、確実に防止できる。

[0036]

圧力変動緩和手段12について、さらに詳細に述べると、変動緩和空間13で、副シー ル手段11によって空隙4が塞がれてから漏れるガスの圧力を確実に緩和することができ れば、主シール部材10のブリスタ現象の発生を確実に防ぐことができる。したがって変 動緩和空間13が、漏れるガスによって、変動緩和空間13のガスの圧力がブリスタ発生 限界圧力Pbcを超える圧力まで上昇しないように、圧力を緩和できるブリスタ防止可能 容積 V o 以上の容積を有していればよく、次式 (1) を満足すれば、主シール部材 1 0 の ブリスタ現象の発生を確実に防ぐことができる。

[0037]ここで $Vo~[cm^3]$ は、ブリスタ防止可能容積であり、主シール部材10のブリスタ 現象を防止できる最小容積である。Patm [MPa abs.] (絶対圧)は、大気圧 (0.1MPa abs.) である。Pbc [MPa abs.] (絶対圧) は、前述し たように、主シール部材10のブリスタ発生限界圧力であり、圧力変動が生じてもプリス タ現象が発生しない限界となる最大圧力である。 k imes Q $[\, {
m N}\, {
m c}\, {
m m}^{\, 3}\,$ /時] は、副シール手段11を通過するガスの漏れ量であり、kは、圧力計数であって、弁室空間5のガスの圧 力PHによって決まる計数である。したがってガスの漏れ量k×Qは、弁室空間5のガス の圧力 P H によって決まる。 T [時] は、副シール手段 1 1 に弁室空間 5 のガスの圧力 P Hがかかる加圧時間である。

[0038]

式 (1) を変形すれば、次式 (2) が得られる。

... (2) $V o \ge (P a t m \times k \times Q \times T) / (P b c - P a t m)$

[0039]この式(2)で表されるブリスタ防止可能容積Vo以上の容積の変動緩和空間13を有 する圧力変動緩和手段12を設けることによって、主シール部材10のブリスタ現象の発 生を確実に防ぐことができる。ここで、プリスタ防止可能容積Voに関して、前述の説明 では、外部空間6の圧力が大気圧Patmであるので、この大気圧Patmを用いたが、 外部空間6の圧力が大気圧Patmでない場合には、式(1)および式(2)のPatm を、外部空間 6 の圧力に置き換えることによって、同様に、プリスタ防止可能容積 V o を 求めることができる。

[0040]

このようにしてシール構造1は、主シール部材10の周囲のガスの圧力を低圧力に抑え ることができる。さらに副シール部材11によって完全にシールすることができず、わず かにガスが漏れたとしても、圧力変動緩和手段12が設けられるので、シール構造1は、 主シール部材10の周囲のガスの圧力を低圧力に抑えることができる。このようにして主 シール部材10の周囲の圧力は、高圧側のガスの圧力の変動に関わらず、急激に変動しな いように低圧力に抑えられている。これによって高圧側のガスの圧力が変動しても、主シ ール手段にプリスタ現象が発生することを防止することができる。

[0041]

したがって弁室空間5のガスである高圧側のガスの圧力が、高圧力と低圧力とにわたる 大きな変動範囲で圧力変動しても、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防止するこ とができる。これによってシール構造1は、高いシール性を維持することができ、圧力変 動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に用いることができる。し かもこのシール構造1は、主シール部材10と、副シール11と、圧力変動緩和手段12 とを設けるだけの簡単な構成で実現することができる。

図4は、本発明の実施の第2の形態のシール構造1Aが設けられる、弁装置20Aを示 す断面図である。この第2の形態のシール構造1Aは、前述の第1の形態のシール構造1 と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成につ いてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aは、第1の 形態のシール構造1に加えて、バックアップリング35をさらに有する。バックアップリ ング35は、主保持空間19に嵌まり込んで、主シール部材10の低圧側に設けられる。 このような第2の形態のシール構造1Aは、第1の形態のシール構造1と同様の効果を達 成することができる。さらにバックアップリング35によって、主シール部材10が空隙 4の主保持空間19よりも低圧側の部分にはみ出すことを防止することができ、好適であ る。

[0043]

図5は、本発明の実施の第3の形態のシール構造1Bが設けられる、弁装置20Bを示 す断面図である。この第3の形態のシール構造1Bは、前述の第1の形態のシール構造1 と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成につ いてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第3の形態のシール構造1Bは、第1の 形態のシール構造1に加えて、補助シール手段として、補助シール部材36をさらに有す る。補助シール部材36は、主シール部材10よりも低圧側に、各シール面2,3間に設 けられる。

[0044]

主シール部材10よりも低圧側において、各部材7,8の表面部の少なくともいずれか 一方に凹所を形成するなどして、本実施の形態では他方の部材8に凹所を形成して、空隙 4に連なる補助保持空間39が形成される。補助シール部材36は、この補助保持空間3 9に嵌まり込んだ状態で設けられる。補助シール部材36は、副シール部材11と同様の 構成のシール部材であり、同様に凹溝16を高圧側に向けて配置される。補助シール部材 36の各構成部分には、副シール部材11の各構成部分と同一の符号を付す。このような 第3の形態のシール構造1Bは、第1の形態のシール構造1と同様の効果を達成すること ができる。さらに補助シール部材36によってさらにシール性を高くすることができる。

[0045]

図6は、本発明の実施の第4の形態のシール構造1Cが設けられる、弁装置20Cを示 す断面図である。この第4の形態のシール構造1Cは、前述の第1の形態および第3の形 態のシール構造1,1Bと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号 を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第4の形態のシ ール構造1Cは、第1の形態のシール構造1に加えて、補助シール手段として、補助シー ル部材37をさらに有する。補助シール部材37は、第3の実施の形態における補助シー ル部材36と同様の位置に設けられる。補助シール部材37は、主シール部材36と同様 の構成のシール部材であり、補助保持空間39に嵌まり込んだ状態で、各シール面2,3 に弾発的に当接している。このような第4の形態のシール構造1Cは、第1の形態のシー ル構造1と同様の効果を達成することができる。さらに補助シール部材37によってさら にシール性を高くすることができる。

[0046]

図7は、本発明の実施の第5の形態のシール構造1Dが設けられる、ガスタンク装置2 0 Dを示す断面図である。この第5の形態のシール構造1 Dは、前述の第2の形態のシー ル構造1Aと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異な る構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1A は、弁装置20に設けられたが、第5の形態のシール構造1Dは、ガスを貯留すためのガ スタンク装置20Dに設けられる。ガスタンク装置20Dは、タンク本体7と、タンク本 体7の開口部に螺着されるキャップ体8とを有する。第5のシール構造1Dは、このよう なタンク本体7とキャップ体8との間の空隙4に関して設けられ、タンク本体7内の空間 5に貯留されるガスが、タンク本体7外の空間6に漏れることを防ぐために設けられる。

[0047]

この第5の形態では、タンク本体7が一方の部材であり、その表面が一方のシール面2 となる。またキャップ体8が他方の部材であり、その表面が他方のシール面3となる。さ らにタンク本体7内の空間5が、高圧側の空間であり、タンク本体7外の空間6が、低圧 側の空間である。このような第5の形態のシール構造1Dは、もれ防止の対象となるガス が、タンク本体7内の空間5からタンク本体7外の空間6に漏れるガスとなるが、第2の 形態のシール構造1Aと同様の効果を達成することができる。

[0048]

図8は、本発明の実施の第6の形態のシール構造1Eが設けられる、弁装置20Eを示 す断面図である。この第6の形態のシール構造1Eは、前述の第1の形態のシール構造1 と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成につ いてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第6の形態のシール構造1Eでは、第1 の形態のシール構造1において、凹溝16を高圧側に向けて配置された副シール部材11 が、凹溝16を低圧側に向けて配置される。副シール部材11自体の構成は、第1の形態 のシール構造1と同様である。

[0049]

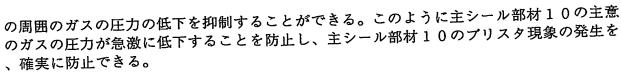
第6の形態では、主シール部材10によるシールは、第1の形態と同様に達成すること ができる。この主シール部材10よりも高圧側の副シール部材11は、凹溝16を低圧側 に向けて配置される。副シール部材11は、副シール部材11に関して、凹溝16の向く 側の圧力が凹溝16と反対側の圧力以下の状態、したがって低圧側のガスの圧力が高圧側 の圧力以下の状態では、空隙 4 を塞ぐことができないので、前述の高圧状態では、空隙 4 を塞ぐことができない。しかし副シール部材 1 1 は、副シール部材 1 1 に関して、凹溝 1 6の向く側の圧力が凹溝16と反対側の圧力を超える状態、したがって低圧側のガスの圧 力が高圧側の圧力を超える状態では、ガスの圧力によって、各シールリップ14,15が 離反するように押圧され、各シールリップ14、15が、各シール面2、3にそれぞれ当 接し、空隙4を塞ぐことができるので、低圧状態では、空隙4を塞ぐことができる。

[0050]

このような第 6 の形態では、弁室空間 5 のガスの圧力 P H が、ブリスタ発生限界圧力 P b c を超える圧力となる高圧状態では、副シール部材 1 1 によって空隙 4 を塞ぐことはで きないが、低圧状態では、副シール部材11によって空隙4を塞ぐことができる。したが って弁室空間 5 の圧力 P H が、高圧力から低圧力に急激に低下しても、主シール部材 1 0 と副シール部材11との間のガスが弁室空間5に逃げてしまうことを防止し、変動緩和空 間13の圧力が急激に低下することを防止し、ゆっくりと低下、または低下を防止するこ とができる。このようにして、変動緩和空間13の圧力が、プリスタ発生限界圧力Рbc を超える圧力になっても、その圧力が急激に低下することが防がれ、主シール部材10に 、プリスタ現象が発生することを防止することができる。

[0051]

このような第6の形態においても、圧力変動緩和手段12は、副シール部材11による 主シール部材10のブリスタ現象発生防止を、確実に達成する。副シール部材11は、樹 脂製であり、ゴム製のシール部材に比べて柔軟性が低いので、応答性が低く、弁室空間 5 の圧力変動に完全に追従することができない場合がある。このような遅れが生じたとして も、主シール部材10と副シール部材11との間に圧力変動緩和手段12が設けられてい るので、変動緩和空間13のガスを弁室空間5に逃がすことによって、主シール部材10



[0052]

このように副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて設けられる場合において、 主シール部材10のブリスタ現象の発生を確実に防ぐことができる変動緩和空間13の容 積については、詳細な説明を省略するが、圧力変動緩和手段12を設けることによって、 圧力変動緩和手段12がない場合に比べて、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防 止できることは、明らかである。また前記式 (2) で求めたブリスタ防止可能容積 V o の 変動緩和空間13を形成すれば、副シール部材11を、凹溝16が低圧側を向くように設 ける場合にも、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防止できることが、本件発明者 によって確認されている。

[0053]

このように副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて設けられる構成であっても 、シール構造1Eは、弁室空間5のガスである高圧側のガスの圧力が、高圧力と低圧力と にわたる大きな変動範囲で圧力変動しても、主シール部材10のブリスタ現象の発生を防 止することができる。これによってシール構造1は、高いシール性を維持することができ 、圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止するために好適に用いることがで きる。しかもこのシール構造1は、主シール部材10と、副シール11と、圧力変動緩和 手段12とを設けるだけの簡単な構成で実現することができる。

[0054]

図9は、本発明の実施の第7の形態のシール構造1下が設けられる、弁装置20下を示 す断面図である。この第7の形態のシール構造1Fは、前述の第1の形態、第2の形態お よび第6の形態のシール構造1,1A,1Eと類似しており、シール構造において対応す る構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略す る。第7の形態のシール構造1Fは、第6の形態のシール構造1Eに加えて、第2の形態 のバックアップリング35をさらに有する。このような第7の形態のシール構造1Fは、 第6の形態のシール構造1Eと同様の効果を達成することができる。さらにバックアップ リング35によって、主シール部材10の空隙4の一部分40へのはみ出しを防止するこ とができ、好適である。

[0055]

図10は、本発明の実施の第8の形態のシール構造1Gが設けられる、弁装置20Gを 示す断面図である。この第8の形態のシール構造1Gは、前述の第1の形態、第3の形態 および第6の形態のシール構造1,1B,1Eと類似しており、シール構造において対応 する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略 する。第8の形態のシール構造1Gは、第6の形態のシール構造1Eに加えて、第3の形 態の補助シール部材36を有する。このような第8の形態のシール構造1Gは、第6の形 態のシール構造1Eと同様の効果を達成することができる。さらに補助シール部材36に よってさらにシール性を高くすることができる。

[0056]

図11は、本発明の実施の第9の形態のシール構造1Hが設けられる、弁装置20Hを 示す断面図である。この第9の形態のシール構造1Hは、前述の第1の形態、第4の形態 および第6の形態のシール構造1,1B,1Eと類似しており、シール構造において対応 する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略 する。第9の形態のシール構造1Hは、第6の形態のシール構造1Eに加えて、第4の形 態の補助シール部材37を有する。このような第9の形態のシール構造1Hは、第6の形 態のシール構造1 E と同様の効果を達成することができる。さらに補助シール部材37に よってさらにシール性を高くすることができる。

[0057]

図12は、本発明の実施の第10の形態のシール構造11が設けられる、ガスタンク装

置20Ⅰを示す断面図である。この第10の形態のシール構造1Ⅰは、前述の第1の形態 、第5の形態および第6のシール構造1,1D,1Eと類似しており、シール構造におい て対応する構成に同一の符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明 を省略する。第6の形態のシール構造1Eは、弁装置20Eに設けられたが、第10の形 態のシール構造1Ⅰは、第5の形態のガスタンク装置20Dと同様のガスタンク装置20 Iに設けられる。このような第10の形態のシール構造1Iは、もれ防止の対象となるガ スが、タンク本体7内の空間5からタンク本体7外の空間6に漏れるガスとなるが、第6 の形態のシール構造1Eと同様の効果を達成することができる。

[0058]

図13は、本発明の実施の第11の形態のシール構造1Jが設けられる、弁装置20J を示す断面図である。この第11の形態のシール構造1Jは、前述の第1の形態のシール 構造1と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる構 成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第11の形態のシール構造1Jは 、複数の副シール部材11が設けられ、少なくとも1つの副シール部材11が凹溝16を 高圧側に向け、残余の副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向けて配置される。本実 施の形態では2つの副シール部材11が設けられ、高圧側に配置される一方の副シール部 材11が、凹溝16を高圧側に向け、低圧側に配置される他方の副シール部材11が、凹 溝16を低圧側に向けて配置される。

[0059]

このように凹溝16の向きが異なる2つの副シール部材11を含む複数の副シール部材 11が設けられる構成では、凹溝16を高圧側に向けた副シール部材11を有するので、 第1の形態のシール構造1と同様の効果を達成することができ、かつ凹溝16を低圧側に 向けた副シール部材11を有するので、第6の形態のシール構造1Eと同様の効果を達成 することができる。これによって弁室空間5のガスの圧力の変動によって、主シール部材 10にブリスタ現象が発生することを、さらに確実に防ぐことができる。

[0060]

図14は、本発明の実施の第12の形態のシール構造1Kが設けられる、弁装置20K を示す断面図である。この第12の形態のシール構造1Kは、前述の第11の形態のシー ル構造1 J と類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異な る構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第12の形態のシール構造1 Kでは、高圧側に配置される一方の副シール部材11が、凹溝16を低圧側に向け、低圧 側に配置される他方の副シール部材11が、凹溝16を高圧側に向けて配置される。この 第12の形態のシール構造1Kは、第11の形態のシール構造1Jと同様の効果を達成す ることができる。

[0061]

図15は、本発明の実施の第13の形態のシール構造1Lが設けられる、弁装置20L を示す断面図である。この第13の形態のシール構造1Lは、前述の第2の形態のシール 構造1Aと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる 構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aで は、変動緩和空間13は、他方の部材である操作部材8の表面部に断面形状が矩形の凹所 を形成して構成されたが、第13の形態のシール構造1Lでは、変動緩和空間13は、操 作部材8に凹所を形成せずに、一方の部材であるハウジング7の表面部に、断面形状が台 形状の凹所を形成して構成される。このような変動緩和空間13であっても同様の効果を 達成するので、第13の形態のシール構造1Lは、第2の形態のシール構造1Aと同様の 効果を達成することができる。

[0062]

図16は、本発明の実施の第14の形態のシール構造1Mが設けられる、弁装置20M を示す断面図である。この第14の形態のシール構造1Mは、前述の第2の形態および第 13のシール構造1A, 1Lと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の 符号を付し、異なる構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第14の形 態のシール構造1Mでは、第2の形態のシール構造1Aにおいて操作部材8に形成された 凹所と、第13の形態のシール構造11においてハウジング7に形成された凹所との両方 が形成され、これら各凹所によって、変動緩和空間13が構成される。このような変動緩 和空間13であっても同様の効果を達成するので、第13の形態のシール構造1Lは、第 2の形態のシール構造1Aと同様の効果を達成することができる。

[0063]

図17は、本発明の実施の第15の形態のシール構造1Nが設けられる、弁装置20N を示す断面図である。この第15の形態のシール構造1Nは、前述の第2の形態のシール 構造1Aと類似しており、シール構造において対応する構成に同一の符号を付し、異なる 構成についてだけ説明し、同様の構成は説明を省略する。第2の形態のシール構造1Aで は、変動緩和空間13は、他方の部材である操作部材8の表面部に断面形状が矩形の凹所 を形成して構成されたが、第15の形態のシール構造1Nでは、変動緩和空間13は、操 作部材8に凹所を形成せずに、一方の部材であるハウジング7の内部に空間を形成すると ともに、この空間に連なり、表面で開口する細い通路を形成して構成される。このような 変動緩和空間13であっても同様の効果を達成するので、第13の形態のシール構造1L は、第2の形態のシール構造1Aと同様の効果を達成することができる。またこのような 通路を利用する構成では、各部材 7, 8 において、変動緩和空間 1 3 のために必要となる 表面部の領域を小さくすることが可能であり、主シール部材10と副シール部材11との 間の距離を小さくすることができる。

[0064]

前述の各実施の形態は、本発明の例示に過ぎず、本発明の範囲内において、構成を変更 することが可能である。たとえば各シール面2,3の形状に制限を受けることはなく、平 面状でもよいし、他の曲面状であってもよい。各シール面 2 , 3 は、前述の回転動作以外 に、スライド変位する構成であってもよいし、第5の形態のように、相対的に変位しない 構成であってもよい。また圧力変動の範囲およびガスの種類は、前述の例示に限定される ものではない。また弁装置およびガスタンク装置以外の装置に、シール構造を設けるよう にしてもよく、シール構造を設ける対象となる2つの部材は、特に限定されるものではな 61

[0065]

また、副シール部材は、凹溝を有する形状であって、好ましくは、凹溝を挟んで2つの シールリップを有する形状であればよく、U字状の構成に限定されるものではない。たと えばC字状、Y字状、V字状などであってもよい。さらに各シールリップを離反させる方 向のばね力を与えるばね片を保持する構成として、シール性を高くするようにしてもよい

【図面の簡単な説明】

[0066]

【図1】本発明の実施の第1の形態のガス用シール構造1を、高圧側の空間5が高圧 力である状態で示す断面図である。

【図2】高圧ガス用シール構造1を、高圧側の空間5が低圧力である状態で示す断面 図である。

【図3】ガス用シール構造1が設けられる弁装置20を示す断面図である。

【図4】本発明の実施の第2の形態のシール構造1Aが設けられる、弁装置20Aを 示す断面図である。

【図5】本発明の実施の第3の形態のシール構造1Bが設けられる、弁装置20Bを 示す断面図である。

【図6】本発明の実施の第4の形態のシール構造1Cが設けられる、弁装置20Cを 示す断面図である。

【図7】本発明の実施の第5の形態のシール構造1Dが設けられる、ガスタンク装置 20Dを示す断面図である。

【図8】本発明の実施の第6の形態のシール構造1Eが設けられる、弁装置20Eを 出証特2004-3115115 示す断面図である。

【図9】本発明の実施の第7の形態のシール構造1Fが設けられる、弁装置20Fを 示す断面図である。

【図10】本発明の実施の第8の形態のシール構造1Gが設けられる、弁装置20G を示す断面図である。

【図11】本発明の実施の第9の形態のシール構造1Hが設けられる、弁装置20H を示す断面図である。

【図12】本発明の実施の第10の形態のシール構造11が設けられる、ガスタンク 装置20Ⅰを示す断面図である。

【図13】本発明の実施の第11の形態のシール構造1Jが設けられる、弁装置20 」を示す断面図である。

【図14】本発明の実施の第12の形態のシール構造1Kが設けられる、弁装置20 Kを示す断面図である。

【図15】本発明の実施の第13の形態のシール構造1Lが設けられる、弁装置20 Lを示す断面図である。

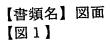
【図16】本発明の実施の第14の形態のシール構造1Mが設けられる、弁装置20 Mを示す断面図である。

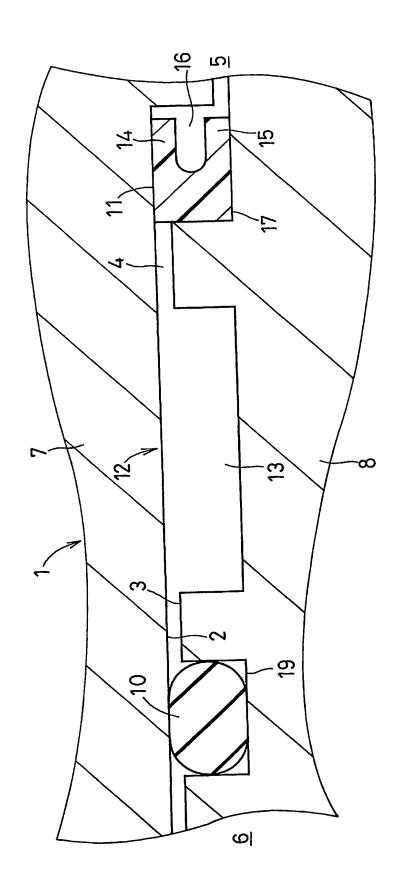
【図17】本発明の実施の第15の形態のシール構造1Nが設けられる、弁装置20 Nを示す断面図である。

【符号の説明】

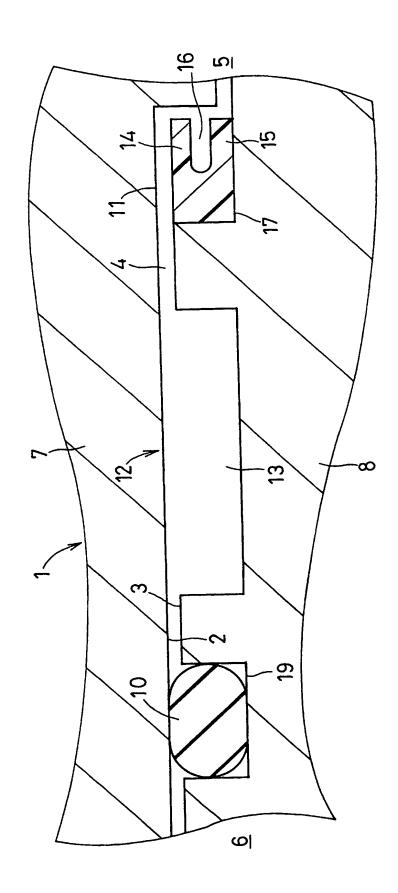
[0067]

- 1, 1A~1N シール構造
- 2,3 シール面
- 4 空隙
- 5 高圧側の空間(弁室空間、タンク本体内の空間)
- 6 低圧側の空間(外部空間、タンク本体外の空間)
- 7 一方の部材 (ハウジング、タンク本体)
- 8 他方の部材(操作部材、キャップ体)
- 10 主シール部材
- 11 副シール部材
- 12 圧力変動緩和手段
- 13 変動緩和空間
- 35 バックアップリング
- 36.37 補助シール部材

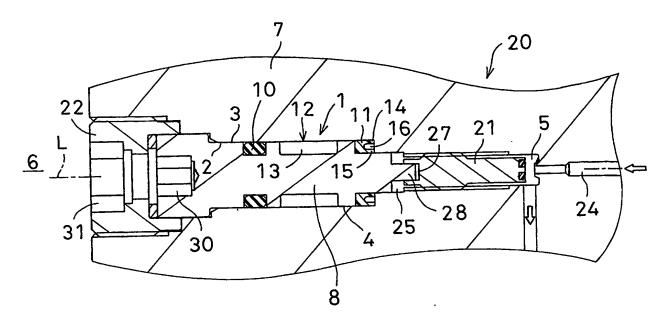




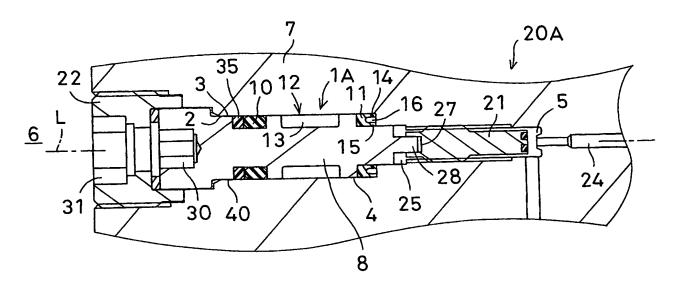




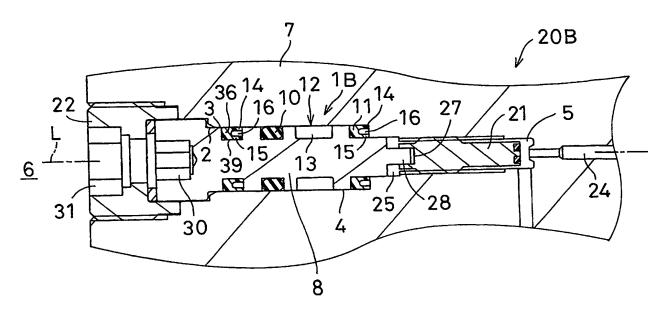
【図3】



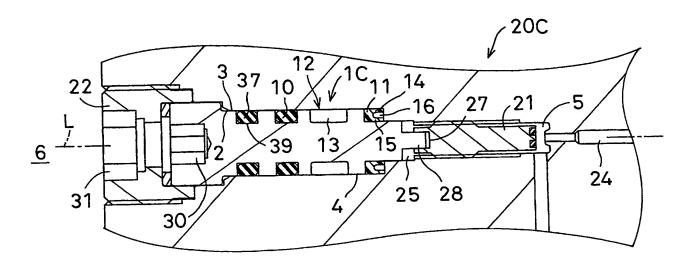
【図4】



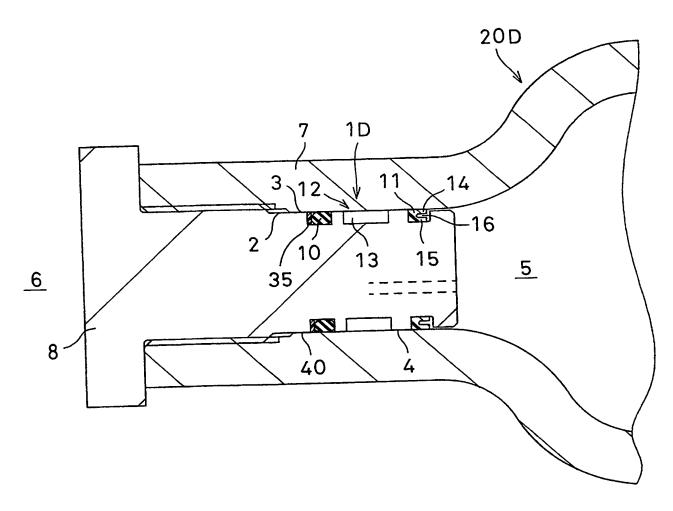
【図5】



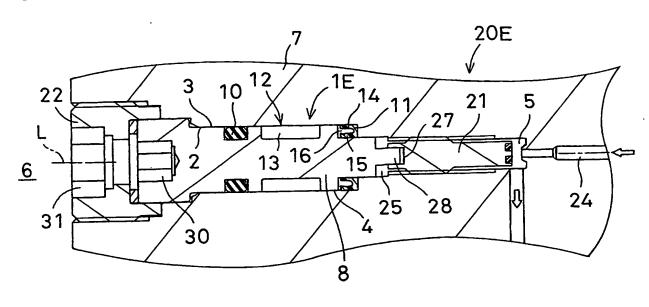
【図6】





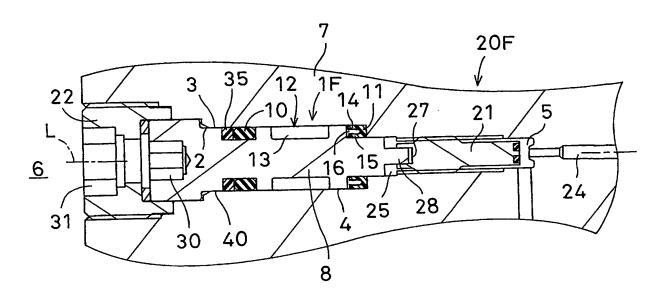


【図8】

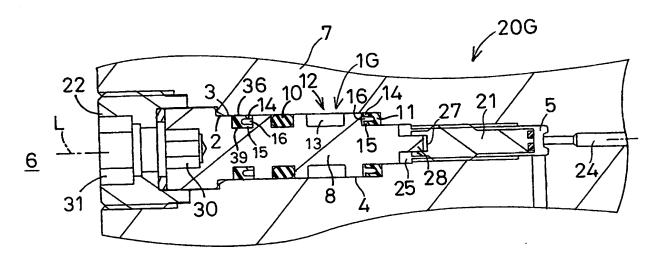


6/

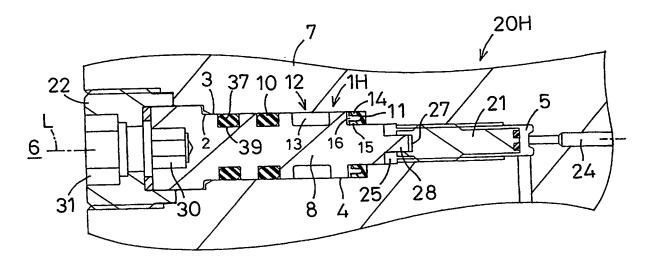
【図9】



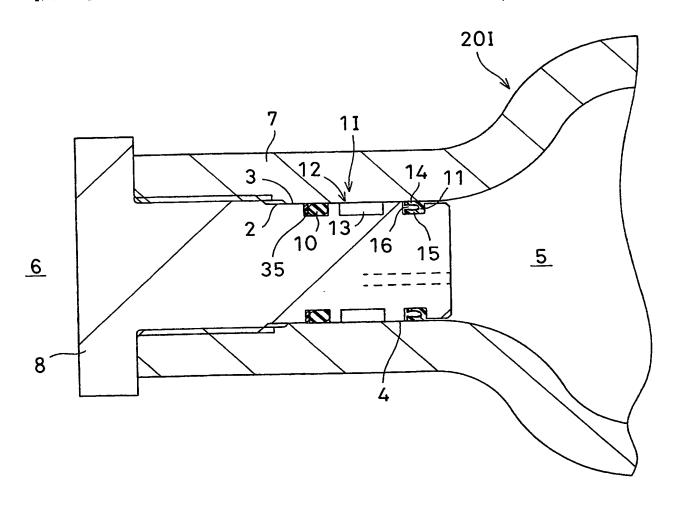
【図10】



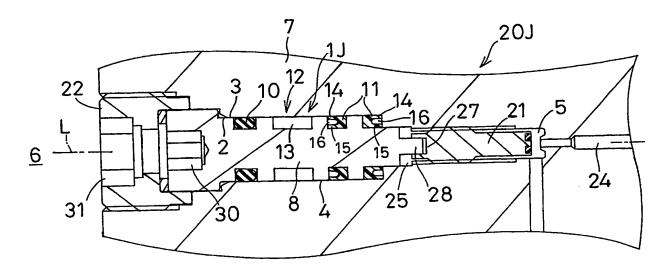




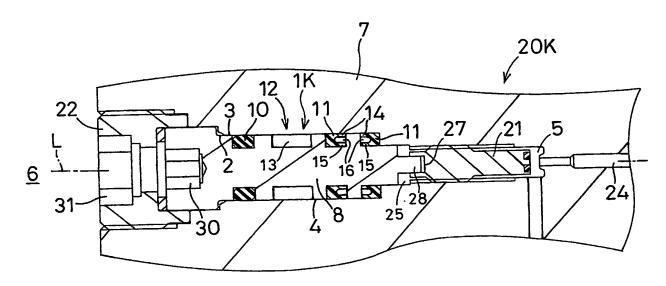
【図12】



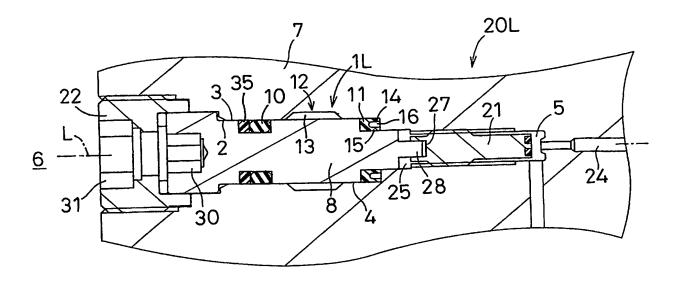




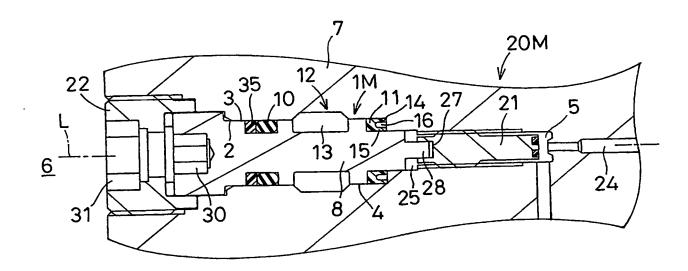
【図14】



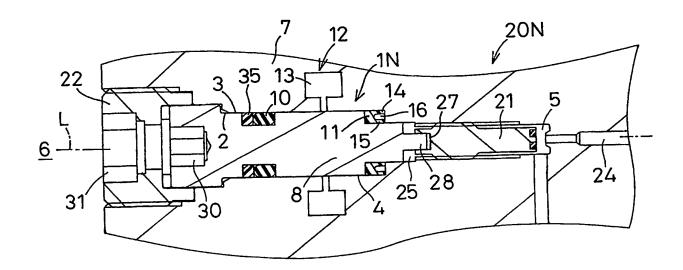
【図15】



【図16】



【図17】





【要約】

圧力変動が大きくかつ高圧力となるガスの漏れを防止することができ、かつ構 【課題】 造が簡単なシール構造を提供する。

【解決手段】 ゴム製主シール部材10の高圧側に凹溝16を有する樹脂製副シール部材 11が設けられ、高圧側のガスの圧力が変動したとき、この圧力変動が主シール部材10 に伝わらないようにする。さらに各シール部材10,11間に変動緩和空間13を形成し て、副シール部材11におけるガスの漏れ、圧力変動に対する副シール部材11の応答遅 れが生じても、圧力変動を変動緩和空間13によって緩和することができる。このように して主シール部材10の周囲のガスの圧力が急激に変化することを防止し、ブリスタ現象 の発生が防止され、高いシール性が達成される。また各シール部材10,11と変動緩和 空間13とだけを設ければよく、簡単な構成で実現することができる。

【選択図】 図 1 特願2003-356513

出願人履歴情報

識別番号

[592216188]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

2002年11月13日

名称変更

兵庫県神戸市西区櫨谷町松本234番地 株式会社カワサキプレシジョンマシナリ 特願2003-356513

出願人履歴情報

識別番号

[000003263]

1. 変更年月日

2003年 7月 1日

[変更理由]

住所変更

住 所

兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地

氏 名

三菱電線工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
Z LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.